

А. П. Кашкаров

БНТУ

Научная библиотека



\* 8 0 1 2 7 1 2 8 0 \*

# Микроэлектромеханические системы и элементы



Москва, 2018

# СОДЕРЖАНИЕ

---

К читателю .....	6
Преимущество технологии МЭМС .....	8

---

## 1 Гироскопы и акселерометры ..... 9

1.1. Описание и принцип действия гироскопа.....	10
1.1.1. Самый простой гироскоп .....	11
1.1.2. Виды гироскопов и практическое применение .....	11
1.2. МЭМС-гироскопы .....	16
1.2.1. Одноосевой МЭМС-датчик угловой скорости (гироскоп) с вибрирующим кремниевым кольцом .....	17
1.2.2. Емкостной трехосевой МЭМС-акселерометр с цифровым выходом.....	24
1.3. Технологии 3D-МЭМС.....	26
1.3.1. Преимущества технологии «3D-МЭМС».....	27
1.3.2. Принцип действия емкостного акселерометра .....	27
1.4. Производители МЭМС-акселерометров.....	30
1.5. Перспективные разработки в области МЭМС.....	31
1.5.1. Электронный демпфер осадок .....	31
1.5.2. Простой прототип электронного демпфера осадок .....	32

---

## 2 Магниточувствительные элементы и тензорезисторы..... 37

2.1. Возможности магниточувствительных элементов ....	38
2.2. Преобразователь магнитного поля.....	40
2.2. Магниторезисторы .....	41
2.2.1. «Монолитные» магниторезисторы.....	41
2.3. Датчик Виганда .....	43
2.4. Магниточувствительные и магнитоуправляемые интегральные схемы .....	47
2.4.1. Магниточувствительные интегральные схемы.....	47

2.4.2. Магниточувствительные микросхемы .....	47
2.4.3. Магнитоуправляемые интегральные схемы.....	54
2.5. Перспективы и тенденции развития магниточувствительных и магнитоуправляемых микросхем.....	57
2.6. Магниточувствительные датчики перемещения .....	57
2.6.1. Магнитные датчики линейного перемещения.....	58
2.6.2. Координаточувствительные магнитные датчики .....	58
2.6.3. Устройства для определения вектора магнитного поля с применением феррозондов .....	60
2.6.4. Ориентационный МЭМС-датчик угла наклона .....	61
2.7. Тензорезисторы.....	62
2.7.1. Тензорезисторы как современное решение для разработчиков-метрологов .....	62
2.7.2. Преимущества тензорезисторов .....	63
2.7.3. Примеры практических электронных модулей для работы с тензорезисторами.....	65
2.7.4. Характеристики и особенности тензорезисторов .....	69
2.7.5. Практика применения .....	72
2.8. Полупроводниковые терморезисторы на основе синтетического монокристалла алмаза.....	74
<b>3 Магнитоэлектронные датчики .....</b>	<b>75</b>
3.1. Магнитострикционные датчики.....	76
3.1.1. Устройство и принцип работы магнитострикционных датчиков .....	76
3.1.2. Магнитострикционные датчики разных производителей.....	79
3.1.3. Магнитострикционные датчики линейного перемещения.....	80
3.2. Энкодеры .....	88
3.3. Ультразвуковые датчики .....	89
3.4. Оптические датчики и световые завесы .....	91
3.4.1. Световая завеса.....	92
3.4.2. Оптические датчики: исполнение корпуса LT3 и LG5/LG10.....	93

---

3.4.3. Оптические датчики MINI-ARRAY TM – измерительные световые завесы .....	93
3.5. Практические конструкции магнитоэлектронных датчиков.....	94
3.6. Миниатюрный датчик наклона и сотрясения .....	98
3.7. Датчик детонации на основе петли Виганда .....	101
<b>4 Устройства считывания информации и взаимосвязи с датчиками .....</b>	<b>103</b>
4.1. Системы обработки данных.....	104
4.2. Интерфейсная техника .....	104
4.3. Устойчивость микромагнитоэлектронных систем к электромагнитному импульсу.....	105
<b>Литература .....</b>	<b>112</b>